

賞状

手島精一記念研究賞（留学生研究賞）
Seiichi Tejima Research Award

韓冬殿

論文

Study on the Optimization of MEMS Fabrication
for ECF(Electro-conjugate Fluid) Micropumps
and Its Application to Soft Robots

上記の論文は手島精一記念研究賞授賞候補者
選考委員会の審議により特に優れたものであ
ると認められました
よって平成30年度手島精一記念研究賞
(留学生研究賞) 受賞者と決定しここに賞します

平成31年2月21日

国立大学法人 東京工業大学長

益 一 哉

